



特許証  
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第5874155号  
(PATENT NUMBER)

発明の名称  
(TITLE OF THE INVENTION)

粒子の接触判定計算方法、粒子の接触判定計算装置、及びコンピュータプログラム

特許権者  
(PATENTEE)

埼玉県草加市高砂一丁目10番45号 高梨ビル5階

株式会社アールフロー

発明者  
(INVENTOR)

竹田 宏

出願番号  
(APPLICATION NUMBER)

特願2013-253717

出願日  
(FILING DATE)

平成25年12月8日(December 8, 2013)

登録日  
(REGISTRATION DATE)

平成28年1月29日(January 29, 2016)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。  
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成28年1月29日(January 29, 2016)

特許庁長官  
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

伊藤 仁

